(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(川)特許出頭公開登号 特開2001-145520 (P2001-145520A)

(43)公開日 平成13年5月29日(2001.5.29)

(51) Int.CL'	識別記号	F I	ラーマコード(参考)	
A45D	44/12	A 4 5 D 44/12	C 4C081	
A61L	15/58	A61N 5/06	A 4C082	
A61N	5/06	A 6 1 L 15/06		

密査部状 京部状 海水項の数4 書面 (全 4 頁)

(21)出顧番号 特顧平1.1-367701 (71)出願人 500003198

 (22)出版日
 平成11年11月19日 (1999, 11, 19)
 東京都新宿区新宿 1 ー91ー16

(72) 発明者 羽村 文男

株式会祉内

Fターム(参考) 4CU81 AAO9 AA12 BB03 BC02 CB042

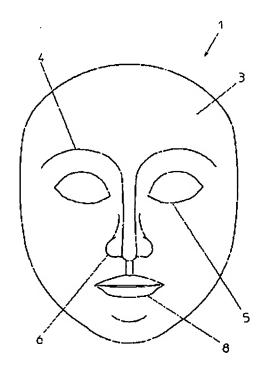
CB051 CE01 CE02 CF22
DA01 1402 DC03 DC12
4C082 PA01 FC10 PC02 PJ21

(54) 【発明の名称】 遠赤外観マスク

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 遠赤外線を発生させ、肌を養生、活性化して、香りも楽しめるマスクを供する。

【解決手段】 マスクの内面を概ね人の顔に沿った凹面に成す。加温することで遠赤外線を発生する、鉱物又はセラミックスの粉末を、マスクの材料の耐熱プラスチック系ゴムに加えてマスクを形成する。マスクの内面を微細な凹凸の面に成して、保水性のある面を得て香水をつける。又はマスクを形成する材料に香料を複入して、香りのあるマスクを得る。マスクの内面表皮部分。又はマスク全内部に、抗菌剤を練入して衛生的なマスクを形成する。



BEST AVAILABLE COPY

【特許請求の範囲】

【請求項1】 人の顔にかぶせて保温発汗を促し、美顔 疫身に用いるマスクにおいて、加湿によって遠赤外線を 発生する鉱物。セラミックスの粉末を錬入した。耐熱ブ ラスチック系ゴムでマスクを形成したことを、特徴とす る遠赤外観マスケ。

1

【請求項2】 前記、マスクの内面を微細な凹凸面に成 して、保水性の有るマスク内面を、特徴とする語求項1 の遠赤外線マスク。

菌材料を使用して形成したことを、特徴とする語求項1 の遠赤外根マスク。

【請求項4】 前記、マスクの表面を、人面様の凹凸 と、人肌機の滑らかさに成して、人の顔のごとくマスク 表面を、化粧可能に形成したことを特徴とする語求項1 の遠赤外線マスク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、入浴の時など、顔 にかぶせて発汗を促すなどして、菜類痩身に利用する化 20 粧用具等に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、茣頭の目的で蒸しタオルを頭にか ぶせて暖め肌を潤し、又遠赤外線を発生する泥を顔に塗 って肌を暖め、細胞を活性化するなどが行われている。 [0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の芺顔痩身の目的 で入浴時などに、暖めたタオルを顔に当てて発汗を促 し、肌を潤す場合は、タオルの温もりが冷めやすく、途 泥を顔に塗る等の方法も採られるが、この場合は自分自 身で顔に塗って用いることは容易ではない。これらの課 題を解決して、自分自身で容易に扱い得て、遠赤外線を 発生させ、肌を養生、活性化する顔面用のマスクを供す ることを目的としたものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】前述した課題を解決して 上記目的を達成するために、本発明は次の技術的手段を **譜じたものである。請求項1は、マスクの内面を概ね入** の顔に沿った凹面に成す。マスクを形成する材料は、加 40 温することによって遠赤外線を発生する、鉱物又はセラ ミックスの粉末をマスクの材料に加えて、マスクを形成 する.

【0005】請求項2は、マスクの内面を成形する型に 予め微細な凹凸をつけてマスクを成形し、マスク内面を 微細な凹凸の面に成して、保水性のある面を得る。請求 項3は、マスクを成形する場合に、マスクの内面表皮部 分、又はマスク全肉部に、抗菌剤を練入する。

【①①06】請求項4は、マスクの外側表面を成形する 型に、予め入頭の彫りの凹凸をつけてマスクを成形す

る。マスクの外側表面を形成する部分が入肌程度の硬 度、滑らかさを持つように成して、普通に市販の化粧品 でも、マスクに化粧して楽しむことを可能とする。 [0007]

【発明の実施の形態】本発明は、マスクの内面を概ね入 の顔に沿うように成し、マスクを形成する材料は、加温 して遠赤外根を発生する鉱物等の粉末を、材料に加えて マスクを形成し、入浴時などにお掲で暖めて顔にかぶ せ、発生する遠赤外線で発汗を促し、細胞の活性化に寄 【請求項3】 前記、マスクを形成する材料と、更に抗 10 与して肌を養生する。マスクの内面を成形する型に予め 微細な凹凸をつけてマスクを成形して、マスク内面を微 細な凹凸の面に成し、保水性のある面を得る。内面に香 水を塗って保持、持続して香りを楽しむ。又化粧水を塗 って置いて、間接的に顔の肌へ移して肌の養生をする。 マスクを成形する場合に、マスクの内面表皮部分、又は マスク全内部分に、抗菌剤を寝入、又は塗るなどして抗 菌効果を得て、衛生的なマスクを得る。マスクの外表面 を成形する型に、予め人の面相の彫りをつけてマスクを 成形し、外表面が入肌程度の硬度と、滑らかさを持つよ うに成形して、マスクに化粧する楽しみ、化粧したマス クを仮面にして変身を楽しむことも可能にする。

[0008]

【夷龍例】以下、本発明を図面に示した実施例により説 明する。「図1」、「図2」、「図3」に、実施例を示 した。本発明は次の技術的手段を繰じたものである。す なわち、遠赤外線マスクトの成形は、マスク内面2側、 つまりマスク成形型の表側を概ね入の顔の凸面に成し、 マスク表面3、つまりマスク成形型の内側を人の顔の形 で凹面に成して、型を合わせた状態で全体に適宜隙間が 赤外線の発生なども期待できない。返赤外線を発生する。30。出来るように型を作成する。加温することによって遠赤 外線を発生する 鉱物を粉末にして、マスクの材料、実 施例ではプラスチック系耐熱ゴムに練り加えて、前記型 により成形して、途赤外線マスク!を作る。

【①①09】 遠赤外線マスク1のマスク内面2を成形す る型に予め微細な凹凸をつけて成形してマスク面に写 し、マスク内面2を微細凹凸面9に成して保水性を得 る。 返赤外線マスク1の成形で、マスク内面2の表皮部 分、又は遠赤外線マスク1全肉部に、抗菌剤を練入し て、抗菌性のある遠赤外線マスク1を形成する。遠赤外 **観マスク1のマスク表面3を成形する型は、入頭の彫り** で凹形に仕上げて、マスクを成形する。又遠赤外線マス ク1の外表面、マスク表面3は、その硬度を入脈程度の 柔らかさにし、且つ人肌程度の滑らかさを持つように成 形する。マスク表面3は、人肌様の柔らかさ、滑らかさ を得、普通の市販の化粧品で化粧出来て、マスクを化粧 して楽しむこと、化粧したマスクを仮面にして、遊び心 で付けて楽しむことを可能とした。又遠赤外線マスク1 の成形で、マスク内面2の表皮部分、又は遠赤外線マス ク1全肉部に香料を導入し、当初より香りの有る遠赤外 55 線マスク1を形成することも可能である。

3

[0010]

【発明の効果】遠赤外線マスクのマスク内面を人の顔の 形に成形して、マスク成形材料は、加温することで途赤 外線を発生する鉱物を粉末にし、プラスチック系耐熱ゴ ムに練り加えて、遠赤外線マスクを形成する。遠赤外線 マスクを予め、お風呂のお湯に浸けて暖めて置いて、入 浴しながら顔に付ければ、マスクから発する途赤外線 で、発汗や細胞の活性化など、肌の養生が期待できる。 【()()11】遠赤外線マスクのマスク内面に微細な凹凸 をつけて成形し、マスク内面の微細な凹凸の面で、香料 19 2 マスク内面 などの保持性を良くし、香料を付けて香りを楽しみなが **ち入浴できる。同様に、マスク内面の微細な凹凸面に、** 化粧水を付けて用いれば、遠赤外根の効果と相まって肌 の活性化、養生が期待できる。マスク内面の表皮部分、 又はマスク全内部に、抗菌剤を導入して、抗菌性のある 常時衛生的なマスクを得ることが出来る。マスク表面を 入頗の彫りに仕上げてマスクを成形し、その硬度を入肌 程度の柔らかさに、且つ人肌程度の滑らかさに成して、*

* 普通の市販の化粧品で化粧出来るように成して、マスク 表面に化粧して楽しむこと、化粧したマスクを仮面のよ うに付けて、遊び心で楽しみながら入浴できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の遠赤外線マスクの正面図である。

【図2】図1の左側面図である。

【図3】図1の左側断面図である。

【符号の説明】

- 1 遠赤外線マスク
- 3 マスク豪面
 - 4. 眉形
 - 5 目形穴
 - 6 過形
 - 7 與穴
 - 8 ロビル形
 - 9 微細凹凸面



